NAK

NAK CO.,LTD.

반도체 압력 계측 솔루션

Semiconductor Pressure Measurement Solutions

The Partners of
NAGANO KEIKI & ASHCROFT

長野計器 ASHCROFT®

공조 시스템 (HVAC System)

EK30

IO-Link 디지털 차압게이지

GC30

디지털 차압게이지

GC32

디지털 차압게이지

- 클린룸 제어 모니터링
- HVAC 시스템 압력 관리
- IO-Link 통신 지원 (EK30)
- 고정밀 디지털 측정

가스 공급 시스템 (Gas Line)

ZT11

압력 트랜스미터

ZT17

고온용 압력 트랜스미터

ZT60

디지털 압력 게이지

- 성막 / 식각 공정용 특수가스 압력 측정
- 소형 고정밀 센서 기술
- 200℃ 고온 대응 (ZT17)
- 디지털 디스플레이 (ZT60)

NAK
NAK CO.,LTD.

반도체 공정별 적용 솔루션

증착 (Deposition)
박막 증착 공정에서 압력 제어 및
모니터링으로 공정 안정성 확보

식각 (Etching)
플라즈마 식각 공정의 압력 측정으로
정밀한 식각 제어 구현

CMP/세정 (CMP/Cleaning)
CMP 및 세정 공정에서 악액/초순수
압력 모니터링으로 품질 향상

가스공급 (Gas Supply)
특수가스 공급 라인의 압력 관리로
안전하고 안정적인 공급 보장

공급 브랜드

長野計器 ASHCROFT®

주소
경기도 화성시 동탄구 동탄대로9가길 23,
동탄레이크원 B동 318호

이메일
kdh@nak.co.kr

웹사이트
www.nak.co.kr

집적화 블록시스템

GW28
압력계

GW35
압력계

ZT16
압력 트랜스미터

- 소형 및 집적화에 대응한 압력계 (GW Series)
- 사이즈 28 ¢ , 35 ¢ , 40 ¢
- 1.125 집적화 지원 (ZT16)

약액/초순수 라인 (Wet Line)

KL91
초순수용 압력
트랜스미터

KL92
약액용 압력
트랜스미터

KL95
디지털 압력 트랜스미터

- CMP/세정 공정 초순수 압력 모니터링
- 불소 수지 정밀부 구조
- 내화학성/내식성 우수
- 오염 방지 설계